

応用物理学会九州支部

特別共通セミナー
「真空技術とその周辺技術」

日 時: 2012年12月1日(土) 14:30～16:54

場 所: 佐賀大学 理工学部 A会場(理工学部1号館(大学院棟)
301教室)

聴講料: **無料** (ただし予稿集は1500円), 事前申込み不要

14:30～15:15

「真空の基礎と物理」

高木 郁二 氏 (京都大学大学院工学研究科

量子理工学教育研究センター 教授)

15:30～15:58

「パルスアークプラズマ蒸着源によるナノ微粒子の生成」

阿川 義昭 氏 (アルバック理工株式会社)

15:58～16:26

「低温装置と真空」

安藤 真悟 氏 (仁木工芸株式会社)

16:26～16:54

「走査電子顕微鏡(SEM)の基礎」

小倉 一道 氏 (日本電子株式会社株式会社)

本セミナーは、2012年度応用物理学会九州支部学術講演会の会期中に、「真空技術とその周辺技術」という特定のテーマに絞って行うものです。応用物理学会の会員に限らず、幅広い分野の研究者・技術者の方々の参加を歓迎いたします。



主催: 応用物理学会九州支部

問合せ先: 現地実行委員会

佐賀大学大学院工学研究科

西尾 光弘 e-mail: nishiom@cc.saga-u.ac.jp